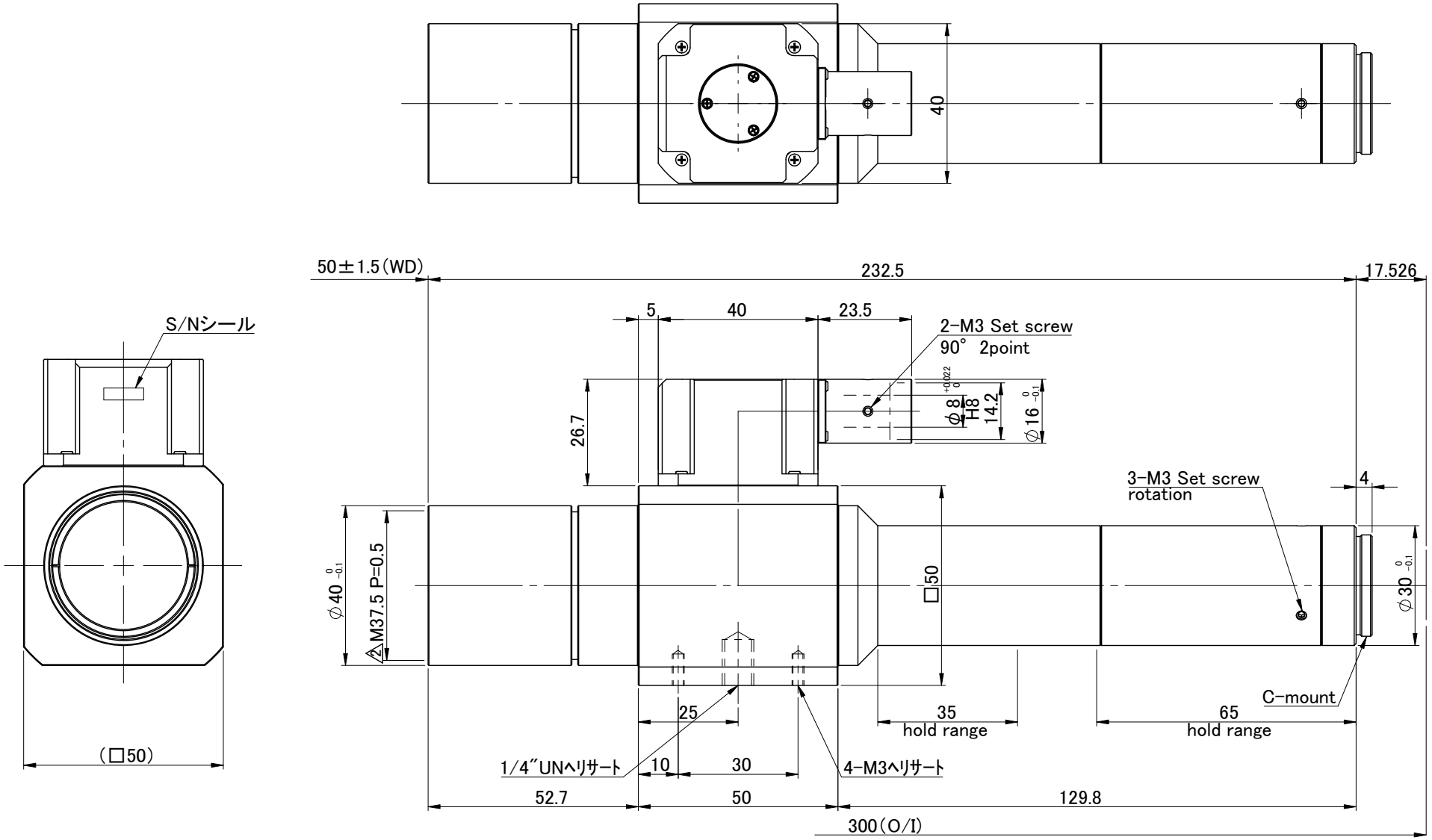
Confidential



MATERIAL 材料	–	CHAMFER 一般面取	–
TREATMENT 処理	–	FINISHING 仕上	–
TREATMENT CONTACT 処理接点	–	DECENTRATION 偏芯	–

UNIT mm　METHOD 図法

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	TOLERANCE 一般公差	±0.1	REMARK 適用(機種名)	VS-TMV10-50CO
				ANGLE 角度	–	NAME	DRAWING/外観図
鈴木(利)	内川	藤井	藤井	SCALE	1:1	DRAW NO.	M2031A-A00102
				DATE	2025.02.10		

NO.× 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME
2 × 1	フィルター径 誤記修正	2025.02.10	藤井